Gas concentration measuring device

3-03046-YK

Patent Number:

□ US2002189942

Publication date:

2002-12-19

Inventor(s):

HADA SATOSHI (JP); KUROKAWA EIICHI (JP); NIWA MITSUNOBU (JP)

Applicant(s):

Requested Patent:

☐ JP2002372514

Application Number: US20020171588 20020617 Priority Number(s):

JP20010181874 20010615

IPC Classification:

G01N27/26

EC Classification:

Equivalents:

DE10226667

Abstract

A gas concentration-measuring device, which includes a gas concentration sensor, can measure the element resistance without affecting the gas concentration measurement. The sensing cells have a structure comprising a solid electrolyte element and electrodes so provided as to face each other with the solid electrolyte element between, and are kept active by heating the sensing cells in response to an element impedance of the solid electrolyte element. The sensing cells typically include a pump cell, a sensor cell and a monitor cell. A heater is imbedded in any solid electrolyte element. A sensor cell voltage is applied to the sensor cell while detecting a current that runs through the sensor cell. The concentration of the specific gas component in the subject gas is found from the detected current. In the element impedance measurement, the electronic circuit portion instantaneously changes a voltage applied to a cell used for element impedance measurement while detecting the element impedance from variations in voltage and current. In response to the element impedance, electric energy is applied to the heater so as to keep the cells active

Data supplied from the esp@cenet database - 12

	*. *,	

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公園番号 特開2002-372514 (P2002-372514A)

(43)公開日 平成14年12月26日(2002.12.26)

(51) IntCl.'		識別記号		FΙ	٠		Ť	-71-h*(参考)
G01N	27/416			G 0 1	N 27/02		· Z	2G060
	27/02				27/46	•	331	
	27/27						325N	
	27/41						Α	
							325H	
			審查請求	未請求	蘭求項の数8	OL	(全 10 頁)	最終頁に続く

(21)出願番号 特顧2001-181874(P2001-181874) (71)出願人 000004260 株式会社デンソー (22)出願日 平成13年6月15日(2001.6.15) 愛知県刈谷市昭和町1丁目1番地 (72)発明者 丹羽 三信 爱知県刈谷市昭和町1丁目1番地 株式会 社デンソー内 (72) 発明者 黒川 英一 爱知県刈谷市昭和町1丁目1番地 株式会 社デンソー内 (74)代理人 100068755 弁理士 恩田 博宜 (外1名)

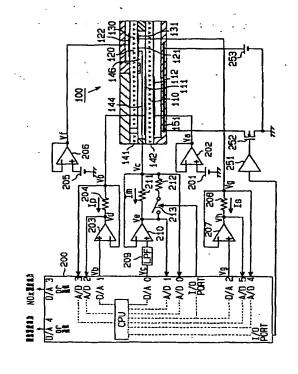
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 ガス濃度検出装置

(57)【要約】

【課題】ガス濃度検出に影響を及ぼすことなく素子抵抗を好適に検出すること。

【解決手段】ガス濃度センサ100は、チャンバーに導入した被検出ガス中の酸素を排出又は汲み込むポンプセル110を通過した後のガスから特定ガス成分の濃度を検出するためのセンサセル130と、チャンバー内の残留酸素濃度を検出するためのモニタセル120とを備える。制御回路200は、センサセル130に流れた電流を検出し、その検出値から特定ガス成分の濃度を逐次検出する。また、制御回路200は、センサセル130以外のセル、例えばモニタセル120に対して印加する電圧又は電流を所定周期で一時的に切り換え、その時の電圧変化及び電流変化から素子インピーダンス(素子抵抗)を検出する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】チャンバーに導入した被検出ガス中の酸素を排出又は汲み込むポンプセルと、ポンプセルを通過した後のガスから特定ガス成分の濃度を検出するためのセンサセルと、チャンバー内の残留酸素濃度を検出するためのモニタセルとを少なくとも備えるガス濃度センサを用い、各セルが設けられる固体電解質素子の抵抗値に基づき各セルを活性状態に保持するガス濃度検出装置において

センサセルに流れた電流を検出し、その検出値から特定 10 ガス成分の濃度を逐次検出するガス濃度検出手段と、 センサセル以外のセルに対して印加する電圧又は電流を 所定周期で一時的に切り換え、その時の電圧変化及び電 流変化から素子抵抗を検出する素子抵抗検出手段と、を 備えたことを特徴とするガス濃度検出装置。

【請求項2】前記素子抵抗検出手段は、モニタセルを対象に素子抵抗を検出する請求項1に記載のガス濃度検出 装置

【請求項3】前記素子抵抗検出手段は、ポンプセルを対象に素子抵抗を検出する請求項1に記載のガス濃度検出 20 装置。

【請求項4】前記ガス濃度センサは、センサセルとそれ 以外の少なくとも一つのセルが近接した状態で配置され ており、前記素子抵抗検出手段は、センサセルに近接す るセルを対象に素子抵抗を検出する請求項1 に記載のガ ス濃度検出装置。

【請求項5】前記ガス濃度センサには、ポンプセル又は モニタセルの少なくとも何れかが複数設けられており、 前記素子抵抗検出手段は、複数設けられるポンプセル又 はモニタセルのうち、センサセルに最も近接するセルを 30 対象に素子抵抗を検出する請求項1に記載のガス濃度検 出装置。

【請求項6】前記ガス濃度センサには各セルを加熱するためのヒータが設けられており、前記素子抵抗検出手段により検出した素子抵抗を用い、その素子抵抗の検出値が所望の目標値に一致するようヒータの通電を制御するヒータ制御手段を更に備える請求項1~5の何れかに記載のガス濃度検出装置。

【請求項7】モニタセルとセンサセルとを同一の固体電解質素子に設けると共に、固体電解質素子を挟んで対向40するモニタセル及びセンサセルの各々一対の電極のうち、一方を共通電極としたガス濃度センサであって、前記素子抵抗検出手段は、前記共通電極とは異なる方のモニタセル電極に対し、印加する電圧又は電流を一時的に切り換え、その時の電圧変化及び電流変化から素子抵抗を検出する請求項2に記載のガス濃度検出装置。

【請求項8】モニタセルには電流検出のための電流検出 抵抗が接続されており、残留酸素濃度検出時と素子抵抗 検出時とで、前記電流検出抵抗の抵抗値を切り換える請 求項2又は7に記載のガス濃度検出装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、少なくともポンプセル、センサセル及びモニタセルを有するガス濃度センサを用い、当該ガス濃度センサの検出結果から特定ガス成分の濃度を検出するガス濃度検出装置に関するものである。

2

[0002]

【従来の技術】この種のガス濃度検出装置として、限界 電流式のガス濃度センサを用い、例えば自動車の排ガス 中のNOxを検出するものがある。ガス濃度センサは、 例えばポンプセル、センサセル及びモニタセルからなる 3セル構造を有し、ポンプセルでは、チャンバーに導入 した排ガス中の酸素の排出又は汲み込みが行われ、セン サセルでは、ポンプセルを通過した後のガスからNOx **濃度(特定ガス成分の濃度)が検出される。また、モニ** タセルでは、チャンバー内の余剰酸素量が検出される。 【0003】更に、ガス濃度センサにおいては、上記の 各セルを所定の活性温度に保持するためのヒータが設け られている。この場合、各セルが設けられる固体電解質 素子の抵抗値(素子抵抗)を検出し、その素子抵抗が活 性温度相当の値になるよう、ヒータの通電を制御してい る。より具体的には、素子抵抗の検出値と目標値との偏 差に応じてヒータの通電をフィードバック制御してい、 る。

【0004】また、素子抵抗の検出方法として、掃引法による交流インピーダンスを検出する手法が従来より提案されており、上記ガス濃度センサでは、掃引法を用い、センサセルを対象に素子抵抗が検出される(例えば、特開2000-171439号公報)。すなわち、素子抵抗の検出時には、センサセルの印加電圧が正側又は負側の少なくと何れかに一時的に切り換えられ、その時の電圧変化量と電流変化量とから素子抵抗が検出される。この場合、センサセルを対象に素子抵抗が検出されることにより、センサセルの温度変動が抑制され、ひいてはNOx濃度の検出精度が向上できるようになっていた。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記の通り掃引法を用いてセンサセルの素子抵抗を検出する場合、その素子抵抗の検出期間では、センサセル印加電圧が一時的に切り換えられるためNOx 濃度の検出はできない。すなわち、素子抵抗の検出期間は、NOx 濃度の不検出期間となる。特に、素子抵抗の検出後には、センサセル印加電圧が元の電圧値に完全に収束するまでNOx 濃度検出を待つ必要がある。以上のことから、NOx 濃度の不検出期間に対する対策が望まれている。

【0006】本発明は、上記問題に着目してなされたものであって、その目的とするところは、ガス濃度検出に50 影響を及ぼすことなく素子抵抗を好適に検出することが

3

できるガス濃度検出装置を提供することである。 【0007】

【課題を解決するための手段】請求項1に記載の発明では、ガス濃度検出手段により、センサセルに流れた電流が検出され、その検出値から特定ガス成分の濃度が逐次検出される。また、素子抵抗検出手段により、センサセル以外のセルに対して印加する電圧又は電流が所定周期で一時的に切り換えられ、その時の電圧変化及び電流変化から素子抵抗(素子インピーダンス)が検出される。上記構成では、素子抵抗の検出がセンサセル以外のセル 10を対象に実施されるため、素子抵抗の検出に際し、センサセルでのガス濃度検出が中断されることはない。すなわち、NOx濃度等のガス濃度の不検出期間ができることはない。従って、ガス濃度検出に影響を及ぼすことなく素子抵抗を好適に検出することができる。

【0008】上記発明では、請求項2に記載したように、モニタセルを対象に素子抵抗を検出したり、請求項3に記載したように、ポンプセルを対象に素子抵抗を検出したりすると良い。すなわち、請求項2の発明では、モニタセルに対して印加する電圧又は電流が一時的に切20り換えられて素子抵抗が検出される。また、請求項3の発明では、ポンプセルに対して印加する電圧又は電流が一時的に切り換えられて素子抵抗が検出される。

【0009】また、請求項4に記載したように、センサセルに近接するセルを対象に素子抵抗を検出すると良い。この場合、センサセルとそれに近接するセルとは、素子抵抗が概ね一致する。それ故に、一方のセルを活性状態に保持することで、他方のセル(センサセル)も同様に活性状態に保持できるようになる。なおこの場合、センサセルに近接するセルとは、センサセルと同一チャンバーに配置されるセル、或いはセンサセルと同一固体電解質素子に配置されるセル等を指す。

【0010】更に、3セル構造のガス濃度センサ以外に、ポンプセル又はモニタセルの少なくとも何れかが複数設けられた4セル構造、5セル構造等のガス濃度センサも存在する。この場合、請求項5に記載したように、複数設けられるポンプセル又はモニタセルのうち、センサセルに最も近接するセルを対象に素子抵抗を検出すると良い。

【0011】請求項6に記載の発明では、前記ガス濃度 40 センサには各セルを加熱するためのヒータが設けられている。そして、ヒータ制御手段によれば、前記素子抵抗検出手段により検出した素子抵抗を用い、その素子抵抗の検出値が所望の目標値に一致するようヒータの通電が制御される。この場合、ヒータの通電により、各セルが所望の活性状態で保持されるようになる。

【0012】また、請求項7に記載の発明では、ガス濃度センサにおいて、モニタセルとセンサセルとが同一の固体電解質素子に設けられ、固体電解質素子を挟んで対向するモニタセル及びセンサセルの各々一対の電極のう

ち、一方が共通電極とされている。そして、前記共通電極とは異なる方のモニタセル電極に対し、印加する電圧又は電流が一時的に切り換えられ、その時の電圧変化及び電流変化から素子抵抗が検出される。この場合、モニタセルとセンサセルとで電極が共通化されるため、構成の簡素化が実現できる。また、素子抵抗検出のために電圧又は電流が一時的に操作される電極は、共通電極ではない方のモニタセル電極であるため、センサセルで逐次実施されるガス濃度検出が中断されることはない。それ故やはり、ガス濃度検出に影響を及ぼすことなく素子抵抗を好適に検出することができる。

【0013】ところで、モニタセルでは残留酸素を検出する際に数μA(マイクロアンペア)程度の電流しか流れないのに対し、素子抵抗検出のための掃引時には数mA(ミリアンペア)程度の電流が流れる。このオーダーの異なる電流を同じ検出抵抗で検出すると、オーバーレンシしたり、検出精度が悪くなったりする等の不都合が生じる。そこで、請求項8に記載の発明では、残留酸素濃度検出時と素子抵抗検出時とで、電流検出抵抗の抵抗値を切り換える。これにより、上記不都合が解消される。

[0014]

【発明の実施の形態】(第1の実施の形態)以下、この発明を具体化した第1の実施の形態を図面に従って説明する。本実施の形態におけるガス濃度検出装置は、例えば自動車用ガソリンエンジンに適用されるものであって、限界電流式のガス濃度センサを用い、被検出ガスである排ガスから酸素濃度を検出すると共に、特定ガス成分の濃度としてのNOx濃度を検出する。

【0015】先ずはじめに、ガス濃度センサの構成を図2を用いて説明する。図2のガス濃度センサは、ポンプセル、センサセル及びモニタセルからなる3セル構造を有し、排ガス中の酸素濃度とNOx濃度とを同時に検出可能な、いわゆる複合型ガスセンサとして具体化されている。なお、図2(a)は、センサ素子の先端部構造を示す断面図であり、図2(b)は、図2(a)のA-A線断面図である。

【0016】ガス濃度センサ100において、酸素イオン伝導性材料からなる固体電解質(固体電解質素子)141.142は板状をなし、アルミナ等の絶縁材料からなるスペーサ143を介して図の上下に所定間隔を隔てて積層されている。このうち、図の上側の固体電解質141にはピンホール141aが形成されており、このピンホール141aを介して当該センサ周囲の排ガスが第1チャンバー144内に導入される。第1チャンバー144は、絞り部145を介して第2チャンバー146に連通している。符号147は多孔質拡散層である。

【0017】図の下側の固体電解質142には、第1チャンバー144に面するようにしてポンプセル110が 設けられており、ポンプセル110は、第1チャンバー

144内に導入した排ガス中の酸素を排出又は汲み込む 働きをすると共に、その際に排ガス中の酸素濃度を検出 する。ここで、ポンプセル110は、固体電解質142 を挟んで上下一対の電極111、112を有し、そのう ち特に第1チャンバー144側の電極111はNOx不 活性電極 (NOxガスを分解し難い電極)である。ポン プセル110は、第1チャンパー144内に存在する酸 素を分解して電極112より大気通路150側に排出す

【0018】また、図の上側の固体電解質141には、 第2チャンバー146に面するようにしてモニタセル1 20及びセンサセル130が設けられている。モニタセ ル120は、第2チャンパー146内の余剰酸素濃度に 応じて起電力、又は電圧印加に伴い電流出力を発生す る。また、センサセル130は、ポンプセル110を通 過した後のガスからNOx濃度を検出する。

【0019】特に本実施の形態では、図2(b)に示す ように、排ガスの流れ方向に対して同等位置になるよ う、モニタセル120及びセンサセル130が並列に配 置されると共に、これら各セル120、130の大気通 路148側の電極が共通電極122となっている。すな わち、モニタセル120は、固体電解質141とそれを 挟んで対向配置された電極121及び共通電極122と からなり、センサセル130は、同じく固体電解質14 1とそれを挟んで対向配置された電極131及び共通電 極122とからなる。なお、モニタセル120の電極1 21 (第2チャンバー146側の電極) はNOxガスに 不活性なAu-Pt等の貴金属からなるのに対し、セン サセル130の電極131 (第2チャンバー146側の 電極)はNOxガスに活性なPt等の貴金属からなる。 【0020】因みに、図3 (a) は、モニタセル120 及びセンサセル 1300電極を第2チャンバー146側 から見た平面断図であり、図3(b)は、これら各セル の電極を大気通路148側から見た平面断図である。但 し、モニタセル120及びセンサセル130の電極は、 図3(a)のように、排ガスの流れ方向に沿って並列に 配置すること以外に、排ガスの流れ方向に前後(すなわ ち、図の左右) に配置しても良い。例えば、モニタセル 120を上流側(図の左側)に、センサセル13を下流 側(図の右側) に配置する。

【0021】固体電解質142の図の下面には絶縁層1 49が設けられ、この絶縁層149により大気通路15 0が形成されている。また、絶縁層149には、センサ 全体を加熱するためのヒータ151が埋設されている。 ヒータ151はポンプセル110、モニタセル120及 びセンサセル130を含めたセンサ全体を活性状態にす べく、外部からの給電により熱エネルギーを発生させ る。

【0022】上記構成のガス濃度センサ100におい

aを通って第1チャンバー144に導入される。そし て、この排ガスがポンプセル110近傍を通過する際、 ポンプセル110の電極111,112間に電圧を印加 することで分解反応が起こり、第1チャンパー144内 の酸素濃度に応じてポンプセル110を介して酸素が出 し入れされる。なおこのとき、第1チャンパー144側 の電極111がNOx不活性電極であるので、ポンプセ ル110では排ガス中のNOxは分解されず、酸素のみ が分解されて大気通路150に排出される。そして、ポ 10 ンプセル110に流れた電流により、排ガス中に含まれ る酸素濃度が検出される。

6

【0023】その後、ポンプセル110近傍を通過した 排ガスは第2チャンバー146に流れ込み、モニタセル 120では、ガス中の余剰酸素濃度に応じた出力が発生 する。モニタセル120の出力は、該モニタセル120 の電極121、122間に所定の電圧を印加すること で、モニタセル電流として検出される。また、センサセ ル130の電極131,122間に所定の電圧を印加す ることでガス中のNOxが還元分解され、その際発生す る酸素が大気通路148に排出される。その際、センサ セル130に流れた電流により、排ガス中に含まれるN 〇x濃度が検出される。

【0024】次に、ガス濃度検出装置の電気的な構成を 図1を用いて説明する。なお図1は、前述のガス濃度セ ンサ100を用いたガス濃度検出装置であるが、モニタ セル120及びセンサセル130の電極配置について は、便宜上、横並びの状態で示す。

【0025】図1において、制御回路200は、CP U、A/Dコンバータ、D/Aコンバータ、I/Oボー ト等を備える周知のマイクロコンピュータで構成されて おり、各セル110~130の印加電圧をD/Aコンバ ータ(D/A0~D/A2)より適宜出力する。また、 制御回路200は、各セル110~130に流れる電流 を測定すべく、各端子Vc、Ve、Vd、Vb、Vg、 Vhの電圧をA/Dコンバータ(A/D0~A/D5) より各々入力する。制御回路200は、ポンプセル11 0やセンサセル130での測定電流に基づいて排ガス中 の酸素濃度やNOx濃度を検出し、その検出値をD/A コンバータ(D/A4, D/A3)より外部に出力す

【0026】回路構成について詳しくは、ポンプセル1 10において一方の電極112には、基準電源201及 びオペアンプ202により基準電圧Vaが印加され、他 方の電極111には、オペアンプ203及び電流検出抵 抗204を介して制御回路200の指令電圧Vbが印加 される。指令電圧Vbの印加に際し、排ガス中の酸素濃 度に応じてポンプセル110に電流が流れると、その電 流が電流検出抵抗204により検出される。つまり、電 流検出抵抗204の両端子電圧Vb.Vdが制御回路2 て、排ガスは多孔質拡散層147及びピンホール141 50 00に取り込まれ、その電圧Vb,Vdによりポンプセ

ル電流Ipが算出される。

【0027】また、モニタセル120及びセンサセル1 30の共通電極122には、基準電源205及びオペア ンプ206により基準電圧Vfが印加され、共通電極1 22とは異なる方のセンサセル電極131には、オペア ンプ207及び電流検出抵抗208を介して制御回路2 00の指令電圧Vgが印加される。指令電圧Vgの印加 に際し、排ガス中のNOx 濃度に応じてセンサセル13 0に電流が流れると、その電流が電流検出抵抗208に より検出される。つまり、電流検出抵抗208の両端子 電圧Vg、Vhが制御回路200に取り込まれ、その電 圧Vg. Vhによりセンサセル電流 Isが算出される。 【0028】また、共通電極122とは異なる方のモニ タセル電極121には、LPF (ローパスフィルタ) 2 09、オペアンプ210及び電流検出抵抗211を介し て制御回路200の指令電圧Vcが印加される。指令電 圧V cの印加に際し、排ガス中のNOx 濃度に応じてモ ニタセル120に電流が流れると、その電流が電流検出 抵抗211により検出される。つまり、電流検出抵抗2 11の両端子電圧Vc. Veが制御回路200に取り込 20 まれ、その電圧Vc、Veによりモニタセル電流Imが 算出される。なお、LPF209は、例えば抵抗及びコ ンデンサからなる一次フィルタにて実現される。

【0029】また本実施の形態では、モニタセル120 を対象に、掃引法を用いて素子インピーダンスが検出さ れるようになっている。つまり、モニタセル120のイ ンピーダンス検出時において、制御回路200により、 モニタセル印加電圧(指令電圧 V c) が正側又は負側の 少なくとも何れかに瞬間的に切り換えられる。この印加 電圧は、LPF209により正弦波的になまされつつモ 30 ニタセル120に印加される。交流電圧の周波数は10 kHz以上が望ましく、LPF209の時定数は5μs e c 程度で設定される。そして、その時の電圧変化量と 電流変化量とからモニタセル120の素子インピーダン スが算出される。

【0030】因みに、モニタセル120及びセンサセル 130では、一方の電極を共通電極122としたため、 基準電圧側のドライブ回路が削減できるというメリット や、ガス濃度センサ100からのリード線の取り出し本 数が削減できるというメリットが得られる。また、モニ 40 タセル120とセンサセル130とは同じ固体電解質1 41で隣り合って形成されるため、掃引時には隣の電極 に電流が流れ、インピーダンスの検出精度が悪化すると とが懸念されるが、共通電極122を設けることで一方 の電極が同じ電位となり、この影響が低減できる。

【0031】ところで、モニタセル120では残留酸素 を検出する際に数μΑ程度の電流しか流れないのに対 し、インピーダンス検出のための揺引時には数m A 程度 の電流が流れる。このオーダーの異なる電流を同じ検出 抵抗で検出すると、オーバーレンジしたり、検出精度が 50 ップ130で素子インピーダンス2ACを検出すると共

悪くなったりする。そとで本実施の形態では、モニタセ ル120による残留酸素検出時とインピーダンス検出時 とで電流検出抵抗を切り換えることとする。

【0032】具体的には、電流検出抵抗211に並列 に、別の電流検出抵抗212とスイッチ回路213 (例 えば、半導体スイッチ)とを設ける。そして、制御回路 200の1/0ポートからの出力により、スイッチ回路 213をオン/オフさせるよう構成する。この場合、通 常のガス浪度検出時には、スイッチ回路213をオフ (開放) し、電流検出抵抗211による数100kQ程 度の抵抗でモニタセル電流「mを検出する。これに対 し、インピーダンス検出時には、スイッチ回路213を オン(閉鎖)し、電流検出抵抗211及び212による 数100Q程度の抵抗でモニタセル電流Ⅰmを検出す

【0033】また、制御回路200内のCPUは、制御 指令値DutyをI/Oポートから出力してMOSFE Tドライバ251を駆動する。このとき、MOSFET 252により電源253 (例えばバッテリ電源)からヒ ータ151へ供給される電力がPWM制御される。

【0034】次に、上記の如く構成されガス濃度検出装 置の作用を説明する。図4は、制御回路200により実 施されるメインルーチンの概要を示すフローチャートで あり、同ルーチンは制御回路200への電源投入に伴い 起動される。

【0035】図4において、先ずステップ100では、 前回のA/F(酸素濃度)及びNOx濃度の検出時から 所定時間Taが経過したか否かを判別する。所定時間T aは、A/F及びNOx濃度の検出周期に相当する時間 であって、例えばTa=4msec程度に設定される。 そして、ステップ100がYESであることを条件にス テップ110に進み、A/F及びNOx濃度の検出処理 を実施する。

【0036】との場合、A/F(酸素濃度)の検出処理 では、その時々のポンプセル電流!pに応じたポンプセ ル印加電圧を設定すると共に、その電圧印加時のポンプ セル電流Ipを検出する。そして、該検出したポンプセ ル電流IpをA/F値に変換する。また、NOx濃度の 検出処理では、所定のセンサセル印加電圧を設定すると 共に、その電圧印加時のセンサセル電流Isを検出す る。そして、該検出したセンサセル電流IsをNOx浪 度値に変換する。

【0037】A/F及びNOx濃度の検出後、ステップ 120では、前回の素子インピーダンス検出時から所定 時間Tbが経過したか否かを判別する。所定時間Tb は、素子インピーダンスZACの検出周期に相当する時 間であって、例えばエンジン運転状態に応じて128m sec、2sec等の時間が選択的に設定される。そし て、ステップ120がYESであることを条件に、ステ

に、続くステップ140でヒータ通電制御を実施する。 素子インピーダンスZACの検出処理については後で詳 しく説明する。

【0038】ヒータ通電制御に関しては本発明の要旨で はなく、素子インピーダンスZACが所望の目標値に一 致するようヒータ通電が制御されるものであれば、任意 の制御手法が適用できる。その一例としては、ガス浪度 センサ100の素子温が低く、素子インピーダンス2A Cが比較的大きい場合には、例えばデューティ比100 %の全通電制御によりヒータ151が通電される。ま た、素子温が上昇すると、周知のPID制御手法等を用 いて制御デューティ比が算出され、そのデューティ比に よりヒータ151が通電される。

【0039】次に、前記図4のステップ130における 素子インピーダンス ZACの検出手順を図5を用いて説 明する。図5において、先ずステップ131では、スイ ッチ回路213をオフからオンに切り換える。 これによ り、それまで数100 k Ω程度であった検出抵抗が数1 00Q程度に切り換えられる。また、ステップ132で は、モニタセル120の印加電圧(指令電圧Vc)を操 20 作し、それまでの残留酸素濃度検出用の印加電圧に対し て電圧を正側に数10~100μsec程度の時間で単 発的に変化させる。

【0040】その後、ステップ133では、その時のモ ニタセル印加電圧の変化量とモニタセル電流Imの変化 量とを読み取り、続くステップ134では、電圧変化量 と電流変化量とから素子インピーダンスZACを算出す る(ZAC=電圧変化量/電流変化量)。更に、ステッ プ135では、スイッチ回路213をオンからオフに戻 し、その後元の図4のルーチンに戻る。

【0041】なお本実施の形態では、図4のステップ1 10が特許請求の範囲に記載した「ガス濃度検出手段」 に、図4のステップ130が同「素子抵抗検出手段」 に、図4のステップ140が同「ヒータ制御手段」に、 それぞれ相当する。

【0042】以上詳述した本実施の形態によれば、以下 に示す効果が得られる。ガス濃度センサ100のモニタ セル120を対象に素子インピーダンスZACを検出し たので、素子インピーダンスZACの検出に際し、セン サセル130でのNOx 濃度検出が中断されることはな 40 い。すなわち、NOx濃度の不検出期間ができることは ない。また同様に、ポンプセル110でのA/F検出

(酸素濃度検出)が中断されることはなく、A/Fの不 検出期間ができることもない。従って、NOx濃度検出 やA/F検出に影響を及ぼすことなく素子インピーダン スZACを好適に検出することができる。

【0043】またこの際、モニタセル120とセンサセ ル130とは近接した状態で配置されており、モニタセ ル120での素子インピーダンスZACに基づきヒータ 通電が制御されることで、これらモニタセル120とセ 50 NOx濃度の不検出期間ができることはない。従って、

ンサセル130とが共に所望の活性状態で保持されるよ うになる。つまり、センサセル130での温度変動が抑 制され、ひいてはNOx濃度の検出精度が向上する。

【0044】また、ガス濃度センサ100において、モ ニタセル120とセンサセル130とで一方の電極が共 通化されており、共通電極ではない方のモニタセル電極 で印加電圧が一時的に切り換えられ、素子インピーダン スZACが検出される。そのため、構成の簡素化を図り つつ、適正なるインピーダンス検出を実施することがで 10 きる。但し、モニタセル120及びセンサセル130で 共通電極を設けず、各セルで別個に電極を設けても良・ い。この場合、モニタセル印加電圧を一時的に変化させ る電極は、モニタセル120の何れの電極であっても良

【0045】モニタセル120による残留酸素濃度検出 時とインピーダンス検出時とで、電流検出抵抗の抵抗値 を切り換えたので、モニタセル120での電流検出に際 し、オーバーレンジしたり、検出精度が悪くなったりす る等の不都合が解消される。

【0046】(第2の実施の形態)次に、本発明におけ る第2の実施の形態について、上述した第1の実施の形 態との相違点を中心に説明する。上記実施の形態では、 モニタセル120を対象に素子インピーダンスを検出し たのに対し、本実施の形態では、ポンプセル110を対 象に素子インピーダンスを検出する。

【0047】ガス濃度検出装置の構成上の違いとして は、ポンプセル110でのインピーダンス検出に際し て、制御回路200から出力されるポンプセル印加電圧 (指令電圧Vb)を正弦波的になますことができるよ う、制御回路200のD/AIにLPFを接続する。ま た、前記図5に代えて、図6を用いて素子インビーダン スZACを検出する。

【0048】図6について説明すれば、先ずステップ2 01では、ポンプセル110の印加電圧(指令電圧V b)を操作し、それまでのA/F検出用の印加電圧に対 して電圧を正側に数10~100 µsec程度の時間で 単発的に変化させる。その後、ステップ202では、そ の時のポンプセル印加電圧の変化量とポンプセル電流 [pの変化量とを読み取る。続くステップ203では、電 圧変化量と電流変化量とから素子インピーダンスZAC を算出する(ZAC=電圧変化量/電流変化量)。

【0049】因みに、ポンプセル110で素子インピー ダンスZACを検出する場合、A/F検出時及びインピ ーダンス検出時には何れも数mA程度の電流が流れる。 そのため、前記図1のようなスイッチ回路213を設け て検出抵抗の切り換えを行う必要はない。

【0050】以上第2の実施の形態では、やはり素子イ ンピーダンス2ACの検出に際し、センサセル130で のNOx濃度検出が中断されることはない。すなわち、

20

NOx浪度検出に影響を及ぼすことなく、素子インピー ダンスZACを好適に検出することができる。

【0051】またこの場合、ポンプセル110が所望の 活性状態に保持できるため、ポンプセル110での酸素 排出機能が適正に作用し、チャンパー内の余剰酸素濃度 を一定に保つことができる。それ故に、NOx濃度の検 出精度を確保することができる。

【0052】なお本発明は、上記以外に次の形態にて具 体化できる。上記各実施の形態では、図2の構造のガス 濃度センサ100について適用例を説明したが、勿論他 10 のガス濃度センサについて適用しても良く、適用可能な ガス濃度センサの具体例を以下に説明する。なお以下の 説明のガス濃度センサにおいて、既述のガス濃度センサ 100と同等の部材については同一の符号を付し、その 説明を省略する。何れのガス濃度センサにおいても、前 記図5のインピーダンス検出ルーチンを用い、モニタセ ル120を対象に素子インピーダンスを検出すれば良 い。或いは、前記図6のインピーダンス検出ルーチンを 用い、ポンプセル110を対象に素子インピーダンスを 検出すれば良い。

【0053】(1)図7に示すガス濃度センサ300で は、ポンプセル110が図の上側の固体電解質141 に、モニタセル120及びセンサセル130が図の下側 の固体電解質142にそれぞれ設けられている。 すなわ ち、前記図2のガス濃度センサ100に対して、ポンプ セル110の位置と、モニタセル120及びセンサセル 130の位置とが上下逆になっている。なお、モニタセ ル120及びセンサセル130は、既述の通り排ガスの 流れ方向に対して同等位置になるよう配置されていれば 良く、例えば排ガスの流れ方向に対して左右に又は前後 30 に配置されれば良い。

【0054】(2)図8に示すガス濃度センサ400で は、モニタセル120が第1チャンバー144に、セン サセル130が第2チャンパー146にそれぞれ設けら れている。すなわち、モニタセル120とセンサセル1 30とが同じ固体電解質で、且つ異なるチャンバーに設 けられている。

【0055】(3)図9に示すガス濃度センサ500で は、モニタセル120が図の下側の固体電解質142 に、センサセル130が図の上側の固体電解質141に 40 それぞれ設けられている。すなわち、モニタセル120 とセンサセル130とが同じチャンバーで、且つ異なる 固体電解質に設けられている。上記(2), (3)の場 合にも、モニタセル120とセンサセル130との位置 は比較的近く、モニタセル120でのインピーダンス制 御によりセンサセル130も同様に制御される。

【0056】(4)上記した3セル構造のガス濃度セン サ以外に、4つ以上のセルを有するガス濃度センサにも 本発明が適用できる。例えば、図10(a)のガス濃度 センサ600では、既述のモニタセル120に加え、第 50 を被検出ガスとすることも可能である。

1チャンバー144に第2のモニタセル160が新たに 設けられている。また、図10(b)のガス濃度センサ 700では、既述のポンプセル110に加え、その下流 側の第2チャンバー146に第2のポンプセル170が 設けられている。図10(a)、(b)の場合、センサ セル130に近い方のセルを対象にインピーダンス検出 を実施するのが望ましく、図10(a)では、モニタセ ル120でインピーダンス検出を実施すると良く、図1 O(b)では、第2のポンプセル170でインピーダン ス検出を実施すると良い。図示は省略するが、5セル構 造のガス濃度センサに適用できることは言うまでもな

【0057】(5)ポンプセル、モニタセル及びセンサ セル以外に、インピーダンス検出専用のセルを設け、そ のセルでインピーダンス検出を実施しても良い。例え ば、センサセルと同じ固体電解質に、或いは同じチャン バーにインピーダンス検出用セルを設け、そのセルの印 加電圧を一時的に切り換えて素子インピーダンスを検出 する。

【0058】(6)ガス濃度センサでは、ポンプセル付 近においてチャンバー内の酸素濃度に応じた起電力出力 を得るための入セルを設けたものがある。勿論、このガ ス濃度センサにも本発明が適用できる。つまり、図11 のガス濃度センサ800において、図の上側の固体電解 質141にはλセル180が設けられている。そして、 電圧計181により入セル180の起電力が計測され、 その計測値が制御回路200に取り込まれるようになっ ている。

【0059】一方で、前記図2のガス濃度センサ100 の如く、排ガスの流れ方向に対して同等位置になるよう モニタセル120及びセンサセル130を配置する場 合、これら各セル120、130のそれぞれの電極形状 を変更しても良い。例えば、互いに向き合う波形状、梅 歯形状にしても良い。また、各電極を非対称形に設ける ことも可能である。

【0060】上記各実施の形態では、インピーダンス検 出に際し、モニタセル120又はポンプセル110の印 加電圧を一時的に切り換えたが、これに代えて、モニタ セル120又はポンプセル110に流れる電流を一時的 に切り換えても良く、何れにしても、その際の電流変化 量と電圧変化量とから素子インピーダンスが検出され

【0061】NOx濃度を検出可能なガス濃度センサの 他に、特定ガス成分の濃度としてHC濃度やCO濃度を 検出可能なガス濃度センサにも適用できる。この場合、 ポンプセルにて被検出ガス中の余剰酸素を排出し、セン サセルにて余剰酸素排出後のガスからHCやCOを分解 してHC濃度やCO濃度を検出する。更に、自動車用以 外のガス濃度検出装置に用いること、排ガス以外のガス

【図面の簡単な説明】

職業退在出力 NOx 連度出力

CPU

POŘT

Dr.

E Q\A

-D/A 1

-D/A 0

·A/D

--A/D 0 I/O PORT

-D/A 2

-200

209

207

【図1】発明の実施の形態におけるガス濃度検出装置の 概要を示す構成図。

13

【図2】ガス濃度センサの構成を示す断面図。

【図3】モニタセル及びセンサセルの電極配置を示す平 断面図。

【図4】マイコンによるメインルーチンを示すフローチ ャート。

【図5】素子インピーダンスの検出手順を示すフローチ ャート。

【図6】第2の実施の形態における素子インピーダンス の検出手順を示すフローチャート。

*【図7】別のガス濃度センサを示す断面図。

【図8】別のガス濃度センサを示す断面図。

【図9】別のガス濃度センサを示す断面図。

【図10】別のガス濃度センサを示す断面図。

【図11】別のガス濃度センサを示す断面図。

【符号の説明】

25,3

100…ガス濃度センサ、110…ポンプセル、120 ··・モニタセル、130··・センサセル、141, 142··· 固体電解質、144…第1チャンパー、146…第2チ 10 ャンパー、151…ヒータ、200…制御回路、21 1,212…電流検出抵抗。

【図4】

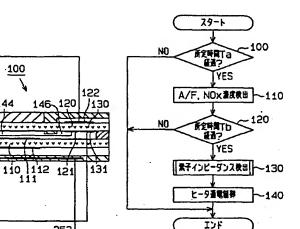
14

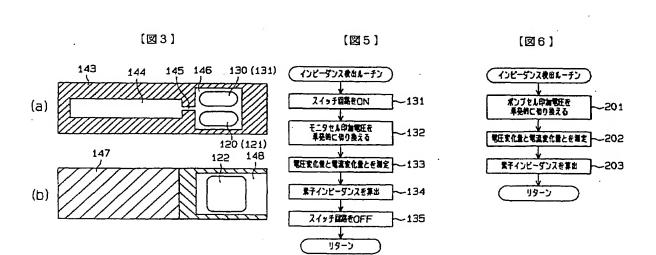
【図1】

201

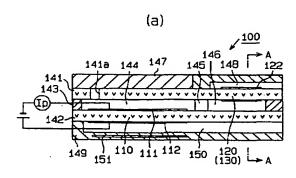
208

206

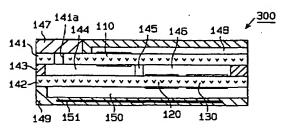




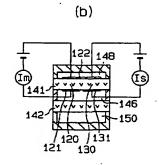


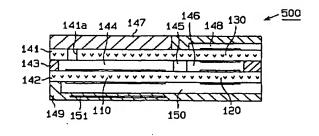


[図7]

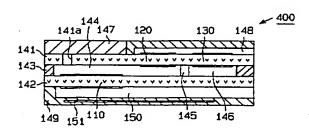


[図9]

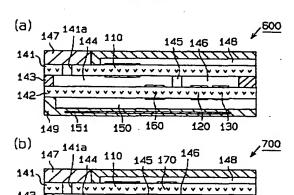




[図10]



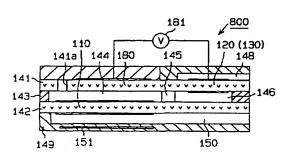
[図8]



150

149 151

【図11】



フロントページの続き

社デンソー内

(51) Int.Cl.' 識別記号 F I デロード (参考)

G01N 27/46 325D

325Q 325P 311G

(72)発明者 羽田 聡 F ターム(参考) 2G060 AA09 AD01 AD04 AF03 AF06

愛知県刈谷市昭和町 1 丁目 1 番地 株式会 AC08 AC11 BB09 CA03 HA02

HB06 HC09 HC13 HC19 HC21

HE02 KA01 KA03